PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-048432

(43) Date of publication of application: 22.03.1983

(51)Int.CI.

H01L 21/60 H05K 3/44

(21)Application number: 56-146866

(71)Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

17.09.1981 (72)Inventor

(72)Inventor: ASAI SHINICHIRO

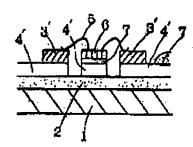
KATO KAZUO NAKANO TATSUO

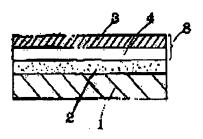
(54) MANUFACTURE OF HYBRID INTEGRATED CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To permit high reliability bonding by etching only by a method wherein a wiring circuit is formed by etching alminum—copper clad foil and an alminum circuit is also formed by additional ethcing and next the circuit and a semiconductor are fixed by alminum lead wires by an ultrasonic vibration method.

CONSTITUTION: The drawing shows that alminum-copper clad foil 8 are stacked so that the copper foil 4 may position on the surface of an insulator layer 2. Next, the alminum-copper clad foil 8 form a wiring circuit for both the layer 2 and the foil 4. Then, etching is done and furthermore alkali etching is applied to a metal substrate 1, the layer 2, and a part of an alminum circuit 3' to expose a copper circuit 4' and after placing a semiconductor, or a resistor or the like on said copper circuit 4' through solder 7, the semiconductor 6 and the aluminum circuit 3' are fixed by alminum lead wires 5 by an ultrasonic vibration method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(1) 日本國特許庁 (JP)

文献3

型公開特許公報(A)

昭58—48432

1 Int. Cl. 3 H 01 L 21/60

H 05 K 3/44

識別記号

庁内整理番号 6819—5 F 6465—5 F **②公開** 昭和58年(1983) 3 月₂2日

.

発明の数 1 審査請求 未請求

全 5 頁)

◎湿成集積回路の製法・

100

跟 昭56—146866

❷田.

顧 昭56(1981)9月17日

多类 原

阴 宿 浅井新一郎。

町田市地町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

伊発明者加藤和男

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

伊発明 者中野灰夫

町田市旭町 8 — 5 — 1 電気化学 工業株式会社中央研究所内

の出 願 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目4 番1号

明 級 专

1.発明の名称

Company Service

提成集務問題の製法

2.等計算求の無限

金属基板に絶縁物度、アルミニュマム・例クラッド格を限に根層して一体化してなる検層物のはで、アルミニウム・網クラッド格をエッチングしてアルミニウム回路を形成させ、放下ルミニウム回路を形成させ、放下ルミニウム回路を形成を対していない。 学等体とを整合放極的放化よりアルミニウム回路・ 学等体とを整合放極的放化よりアルミニウム回路・ 学等体とを整合放極的放化よりアルミニウム回路・ というないのでは、

3.発明の詳細な説明

本務時は、アルミニウムリード級ドより半導体 と国路維維とを無難な作業を必要とせず、エッチ ングのみによつて信頼性の高いポンテングを可能 とした進成集教国路の製法に関する。

世来、長成集兼国路はセラミックやガラス当板上に抵抗体やトランシスターの如き回路部品を選 室付着したもの、あるいはアルミニウムまたは鉄 遊校上に絶縁層を設け、との上に回路を組み込む ガズが一般的である。

これら若板の上には、半田村による半導体のよ イポンテイング、外部への増子接続、チンプコン テンサー等チンプ部品の取付けられ、また半導体 と回路との接続は、金額又はアルミニウム線によ クワイヤーオンデイングされている。

アルミニウムワイヤーの袋板だついては、 会会 メッキによる処理、ニッケルメッキ(特公路 52~3461号)、アルミニウム蒸着メッキ (特別昭51~28662号)及び金属ペレット の接着(特会昭45~37110号)、等各種の 提案がある。しかしながらメッキによる場合は、 メッキ取倒を必要とする。であよっ。また、会員ペレットの接着の場合は、接着個数が単等体のがイ がンディンが数より多く、これらの作業はきわめ で爆進な作業である。

また、高分子物別絶縁層を有する頻裕回路では、 組織層が低ヤンが率であるため、超音波振動によ

特別項58-48432(3)

を形成させた実験例では引張強変が35 gの倒宿上に会メッキやニッケルメッキした時より高く、、かつ引張強度のパラッキが少たいことが分かる。メッキした場合にとのように引張強度のパラッキが大きくなることは、メッキ型の性状がワイヤーポンディング性に苦しい影響を与えるということであり、メッキによつてボンディングパッドを形成する場合には誰けられない欠点である。

以上説明した通り本発明は、金属基板に絶縁物層、アルミニウム=例クラッド指を取に登開し、 前記アルミニウム=側クラッド指をエッチングして記録パターンを形成すると共に、ポンデイングパッドを形成し、単導体等とアルミニウム国路とのアルミニウムリード部での固着が超音技術動法と野島にかつ独画に行われるものである。

4. 劉衡の簡単を説明

第1~4回は本発明の央部例の断面的であり、 第5回は引張強度の実施例と比較例を表わしたも のである。

符号1…金易善収、2…危駄物層、8…アルミ

… 韓国時、5mアルミニウムリード職、8m甲等 な、7…後国・8mアルミとの1~年クラッドは

特許出款人 电纸化学工業株式会社

The state of the s

独侧昭58-48432(5)

を「……テツプ低就件……」とさらに第18行 目の「……低就件」を「……テツプ低就件」と 訂正する。

4 昭和56年12月1日付手続補正書の房部書 第5頁下から2行目〜部6頁第2行目の「絶数 物房2としては、各種セラミツタス〜樹脂熱象 層を用い、その内厚は20メ以上である。」と 「絶象物度2としては、各種セラミツタス、 機参体を含有する高分子樹脂絶数層、ガラス線 報を含有する高分子樹脂絶数層、及び耐熱性を 分子樹脂絶数層を用い、その内厚は20メ以上 である。」と訂正する。

特許技术の発展

全職等級に規模を関、アルミニウム・網クラッドを主要に 複別して一体化してなる機能物の質性アルミニウム・関クラッド情をエッチングして、配価関係を形成させ、さらにスッ ナングしてアルミニウム関係もしくは網路路を形成させ、は アルミニウム関係と手導体とを経営被疑的決によりアルミニ ウムリード級で困憊させることを特徴とする残成体値回路の 単体。